PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-015595

(43)Date of publication of application: 19.01.1990

(51)Int.CI.

H05B 33/14

(21)Application number: 63-030714

(71)Applicant: EASTMAN KODAK CO

(22)Date of filing:

12.02.1988

(72)Inventor: TANG CHING W

VANSLYKE STEVEN A

(30)Priority

Priority number: 87 13530

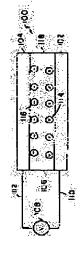
Priority date: 11.02.1987

Priority country: US

(54) ELECTROLUMINESCENCE DEVICE WITH IMROVED CATHODE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a cathode which is capable of efficiently implanting electrons, and which is stable by composing the cathode of a layer including plural sorts of metal other than alkaline metal, and specifying a work function of at least one sort of the metal. CONSTITUTION: An anode 102 is separated from a cathode 104 by an organic light emitting medium 106, and it is connected to an external power source 108 by conductors 102, 112. The cathode 104 comprises plural sorts of metal other than alkaline metal, and at least one sort of the metal has a work function of less than 4eV. Electrons 116 to be implanted into an electron transport layer to provide an organic light emitting zone of a device can thus be easily emitted, and a higher cathode stability can be obtained, thereby efficient light emission can be achieved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

平2-15595 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)1月19日

H 05 B 33/14

7254 - 3 K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全18頁)

図発明の名称 カソードを改善した電界発光デバイス

> 顧 昭63-30714 20特

願 昭63(1988) 2月12日 223出

優先権主張 201987年2月11日30米国(US)3013530

饲発 明 者 チン・ワン・タン アメリカ合衆国ニユーヨーク州14625, ロチエスター市バ

ーク・レーン 176

饱発 ステイーブン・アーラ アメリカ合衆国ニューヨーク州14625, ロチエスター市コ 明 者

> ンド・ヴアンスリイク リングスワース・ドライブ 39

アメリカ合衆国ニユーヨーク州14650, ロチエスター市ス 勿出 願 人 イーストマン・コダツ

> ク・カンパニー テート・ストリート 343

個代 理 人 弁理士 湯浅 恭三 外 4 名

明細書の浄書(内容に変更なし)

細

1. [発明の名称]

カソードを改善した電界発光デバイス

2. [特許請求の範囲]

アノード、有機の正孔輸送域、有機の電子 輸送域およびカソードをその順序で有する電界発 光デバイスにおいて、前記カソードがアルカリ金 展以外の複数の金属を本質的に含有する層からな り、前記金属の少くとも1種が4eV未満の仕事 関数を有することを特徴とする電界発光デバイス。 3. [発明の詳細な説明]

(産業上の利用分野)

本発明は有機の電界発光デバイスに関する。更 に詳細には、本発明は、アノード電極とカソード 電極の間に配置される有機層から両電極間に電圧 を加えた際に発光するデバイスに関する。

(従来の技術)

有機の電界発光デバイスは約20年前から知ら れているが、その性能の限界が多数の望ましい用 途に対して障害となっていた。下記の特許・文献

は先行技術の状態を示すものである。米国特許第 3,172,862号; 岡第3,173,050号; 同 同第3,359,445号;同第3,621,321 号; 同第3,772,556号; 同第3,995, 299号:同第3.710,167号;同第 4.356,429号;および同第4,539、 507号:カワベ等の「ドーピング処理したアント ラセンにおける緑色光域のエレクトロルミネッセ ンス」、日本応用物理学会誌、第10巻、第527-528 頁,1971年;およびドレスナー(Dresner)の 「アントラセンにおける二重注入エレクトロルミ ネッセンス」、RCA Review,第30巻,第322-334頁。 有機EL(以下、電界発光、エレクトロルミネ ツセンスまたはELなる用語を同義で使用する) における最近の性能改善は広範な使用可能性を示 唆しているが、大部分の実用用途では入力電圧ま たは出力光の変動が長期にわたり或る限度以下に なることが必要とされる。すなわち、カソードの 安定性が関心の的であった。カソードが崩壊する

カソード材料を選択する際、最低仕事関数の金属は、大部分、デバイスの有機発光域を提供する電子輸送層へ注入するための電子を容易に放出することが認められる。最低仕事関数の金属はアルカリ金属であるが、空気中で不安定なためEL装置の製造に使用するには難点があり、実用的な貯蔵寿命と動作寿命を要求する簡単なデバイスの製

作には向かない。

アルカリ金属が付けられたので、マグネシウム のような他の低仕事関数金属の使用あるいは銀の ように幾分高目の仕事関数の金属が高目のカソー ド安定性を与えることを利し、それに低仕事関数 金属の電子注入の利点を加える方法が選択された。

有機EL設置の構成で生じたその他の輝点は、 本発明以前には、低仕事関数金属で形成されたた ソードから効率的な発光が連成できなかった正関数 金属を用いて、効率的な発光を可能にするために 十分薄い金属層を形成せんと試みると、許容できないほどシート低抗の高いものがもたらされたに である。他方、許容できる伝導性となるために十 分厚い被覆をカソード金属に値すと、受光量の半 分来消しか輸送されない。

(発明が解決しようとする課題)

本発明の一目的は、アノード、有機の正孔輸送域、有機の電子輸送域およびカソードをその順序で有し、カソードが効率的に電子を注入し、かつ、

安定であるような電界発光デバイスを提供することである。

(課題を解決するための手段)

本発明の目的は、カソードがアルカリ金属以外の複数の金属から本質的になり、少くとも1種の金属が4eV未満の仕事関数を有することを特徴とする電界発光デバイスにより違成される。

本発明に従う電界発光デバイス、すなわちELデバイス100を振略的に第1団に示す。アノード102は有機発光媒体106によりカソード104から分離される。アノードとカソードは、110および112の各球体により外部電源108に接続される。電源はは、連続的な直流電圧電源、交流電圧電源あるいは間欠的な直流電圧電源のいずれであってもよい。電源は、カソードに関してアノードに正のバイアスを付加できるものならば、所望のスイッチ回路を包含する週常の好部合な電源がいずれも使用可能である。アノードまたはカソードのどちらかをアース電位にすることができる。

このEL装置は、アノードがカソードよりも高

い電位にある際に順向きのバイアスを付加された ダイオードとみることができる。こうした条件下 では、アノードは114として概念的に示した正孔 (正理荷キャリヤ)を発光媒体に注入し、一方カソ ードは116に概念的に示した電子を発光媒体に注 入する。従って、アノードに隣接する発光媒体の 部分は正孔翰送域を形成し、一方、カソードに隣 接する発光媒体の部分は電子輸送域を形成する。 注入された正孔と電子は、各々反対荷電電極に向っ て移動する。この結果、正孔と電子は有機発光媒 体内で再結合する。移動電子が正孔を消す際に伝 導電位から価電子帯に落下するとエネルギーを光 として放出する。すなわち、有機発光媒体は、両 電極の間で各電極から移動性の電荷キャリヤを受 け取る発光域を形成する。両電極を隔てる発光材 料からの放出光を、1以上の端部を経由し、アノ ードを経由し、カソードを経由し、あるいは前記 のものの組合せを経由して放出させるような別構 成を選択することができる。

両電極に逆向きのバイアスをかけると、電荷の

注入は中断し、移動性電荷キャリヤの発光媒体は 枯渇して発光は終了する。有機BLデバイスを作 動させる最も一般的な方式は、d.c. 電源で順向 きバイアスをかけ、発光の調節には外部電流の中 断または変調を用いることである。

本発明の有機Eレデバイスでは有機発光媒体の全厚みを1μm(10,000オングストローム)未満に制限して電極間の電圧を比較的低くしながら、効率的な発光に適した電流密度を維持することが可能である。厚みが1μm未満であると、20ボルトの印加電圧で効率的発光に適した2×10°ボルト/cm以上の電界電位が得られる。後で更に詳細に述べるように、更に印加電圧を減少させおよび/または電界電位を増大させるよう(0.1μmすなわち1000オングストロームまで)有機発光媒体の厚みを減少させることは、デバイス構成許容の範囲内に属する間関である。

この有機発光媒体は全く薄いものであるから、 通常は両電極の一方から光を放出することが好ま しい。これは、有機発光媒体上または別の半透明

205をアノード上に沈積させて形成することが好ましい。図の装置200の配置では、その上方表面に隣接する有機発光媒体は電子輸送域を構成し、その電子輸送効率から選択される有機材料の層207から形成される。後述するように好速な材料を選択して層205および207を形成すると、後者は発光域をも形成する。カソード209は有機発光質

体の上層上に沈積させて形成するのが便利である。

第3図の有機E L 装置は本発明の別の好適実施 態様を示すものである。デバイス300からの発光 は、有機E L デバイスの歴史的発展とは異なり、 光透過性(例えば透明または実質的に透明)のカソ ード309を経由する。装置300のアノードは、装置 200と同様に形成することが可能であり、それによ つてアノードとカソードの双方を経由して光を放 出することもできるが、図に示した好変形態のデ バイス300は比較的高い仕事関数の金属基材のよ うな不透明の電荷伝導要素を用いてアノード301 を形成している。正孔輸送層305および電子輸送 層307は、装置200の対応層205および207と同一に もしくは透明な支持体上に半渡明もしくは透明な 被覆として電極を形成することにより達成される。 被覆の厚みは、光の透過度(または消滅度)と電気 伝導度(または低抗)をバランスさせることにより 決定される。光透過性の金属電極を形成する際の 実質的なバランスは、代表的には伝導性被覆が約 5 〇乃至250オングストローム範囲の厚みを有す ることである。電極に光を透過させる意図がない 場合には、製作に便利な任意の厚みを使用することもできる。

第2図に示した有機ELデバイス200は、本発明の一好適実態態様を示すものである。有機ELデバイスの歴史的発展という理由で、透明電極の使用が普通である。これは透明な絶縁性支持体201を設けることで達成され、その上に伝導性の比較的仕事関数が高い金属または金属酸化物の透明層を沈積させてアノード203を形成するのである。アノード203に直接隣接する有機発光媒体の部分は正孔輸送域として作用するので、有機発光媒体はその正孔輸送効率から選択される有機材料の層

することができるので、説明は省略する。装置 200と300の重大な差異は、後者が有機ELデバイスに通常含まれる不透明なカソードの代りに薄い 光透過性(例えば透明または実質的に透明)のカソードを用いたことである。

有機ELデバイス200および300を一緒に眺めると、本発明が正極性または負極性不透明基材のいずれかの上に装置を積載する選択性を与えるものであることが明らかである。

低仕事関数の金属と少くとも1種のその他金属を組み合せたカソードを形成することにより、予期されない製作性、性能および安定性が実現されたのである。本願における低仕事関数金属は、4eV未満の仕事関数を有する金属と定義される。一般に金属の仕事関数が低いほど、有機発光媒体中に電子を注入するために要する電圧は低下する。しかしながら、最低仕事関数の金属であるアルカリ金属は反応性が過大であって簡単な構成おび、製作方法で安定なEし装置性能を実現するのは困難であり、(不純物濃度を除き)本発明のカソード

から除外される。

カソード用の入手可能な低仕事関数金属を、元素の周期律表の周期の順で以下に表記し、0.5eVの仕事関数ごとに区分する。下記の仕事関数は全てスゼ(Sze), Physics of Semiconductor Devices, Wiley, N. Y. . 1969,p.366 にある。

		仕事関数 eV群
2 3	ベリリウム	3.5-4.0
4	マグネシウム	3.5-4.0
•	カルシウム	2.5-3.0
	スカンジウム	3.0-3.5
	チタン	3.5-4.0
	マンガン	3.5-4.0
5	ガリウム	3.5-4.0
3	ストロンチウム	2.0-2.5
	イットリウムインジサム	3.0-3.5 3.5-4.6
8	パリウム	~2.5
•	ランタン	3.0-3.5
	モリウム	2.5-3.0
	プラセオジム	2.5-3.0
	ネオジム	3.0-3.5
	プロメチウム	3.0-3.5
	サマリウム	3.0-3.5
	ユーロヒウム	2.5-3.0
	ガドリニウム	3.0-3.5
	テルビウム	3.0-3.5
	ジスプロシウム	3.0-3.5
	ホルミウム	3.0-3.5
	エルピウム	3.0-3.5
	ツリウム	3.0-3.5
	イッテルピウム ルテチウム	2.5-3.0
	ハフニウム	3.0-3.5
7	ラジウム	~3.5 3.0-3.5
•	アクチニウム	2.5-3.0
	トリウム	3.0-3.5
	ウラニウム	3.0-3.5

利用可能な低仕事関数金属の大部分は『a族すなわちアルカリ土類の金属、『族金属(希土類金

カソードの構成に包含される第二金属は、主たる一目的として(貯蔵時および作動時の双方における)カソードの安定性を増大させるものでなければならない。これはアルカリ金属以外の任意の金属から選択することができる。第二金属は自身低仕事関数の金属であってもよく、従って4eV

未満の仕事関数を有する前表記載の金属からも選択することができ、前述と同じ選択基準が十分に適用できる。第二金属は低仕事関数を有する限り、勿論第一金属の電子注入の促進を補足することができる。

別法として、4eVを超える仕事関数の各種金属から第二金属を選択することができ、これには酸化に対して更に抵抗性があり、従ってより一般的に金属元素として加工される元素が包含される。第二金属は製作時のまま有機EL装置内に不変に留る限り、デバイスの安定性に寄与する。

カソード用に利用可能な高仕事関数(4 eV以上) の金属を元素の周期律表の順で以下に表記し、仕 事関数を0.5eV幅の群に区分する。

	元	仕事関数 eV群
2	ホウ素	4.5
	炭 柔	4.5-5.0
3	アルミニウム	4.0-4.5
4	バナジウム	4.0-4.5
	クロム	4.5-5.0
	鉄	4.0-4.5
	コバルト	4.0-4.5
	ニッケル	~4.5
	網	4.0-4.5
	亜鉛	4.0-4.5
	ゲルマニウム	4.5-5.0
	ヒ 素 セレン	5.0-5.5 4.5-5.0
5	モリブデン	4.0-4.5
•	テクネチウム	4.0-4.5
	ルテニウム	4.5-5.0
	ロジウム	4.5-5.0
	パラジウム	4.5-5.0
	组	4.0-5.0
	カドミウム	4.0-4.5
	捌	4.0-4.5
	アンチモン	4.0-4.5
	テルル	4.5-5.0
6	タンタル	4.0-4.5
	タングステン	~4.5
	レニウム	~5.0
	オスミウム	4.5-5.0
	イリジウム	5.5-8.0
	白 金 金	5.5-6.0
	☆ 水 観	4.5-5.0 ~4.5
	鉛	~4.0
	ピスマス	4.0-4.5
	ポロニウム	4.5-5.0

前記の4 e V以上の仕事関数を有する入手可能な金属の表から、有力な高仕事関数金属は普通、アルミニウム、1 b 族金属(網、銀および金)、IV、Vおよび VI 族の金属ならびに VI 族通移金属とくにこの族の貴金属であることがわかる。アルミニウム、網、銀、金、錫、鉛、ビスマス、テルルおよびアンチモンは、カソード派入用として特に好渡な高仕事関数の第二金属である。

第二金属の選択を仕事関数または酸化安定性のいずれかで制限しないことの理由は幾つかある。 第二金属はカソードの半量未満の成分に過ぎない。 その主たる機能の一つは第一の低仕事関数を安定 化することであり、繋くべきことに第二金類はこ の目的をそれ自身の仕事関数や酸化され易さとは 別個に達成するのである。

第二金属が果す第二の重要な機能は、カソードのシート抵抗をカソード厚みの関数として減少させることである。許容できる程の低いシート抵抗水準(平方当り100オーム未満)はカソード厚みが 薄い駅(250オングストローム未満)に実現可能で

あり、高水準の光透過性を有するカソードを形成することができる。このようなカソードは、許容できる程の低い抵抗を有し、かつ、最初に達成さるべき電子注入効率が高く、高度に安定で薄い透明なカソードを可能とする。このカソードは、光透過性カソードによる本発明の有機Eしデバイスの実現を可能にし(但し必須ではない)。電極域から光を放出するために光透過性アノードを設ける必要がなくなるのである。

第二金属が果すと認められた第三の重要な機能は、ELデバイスの有機発光媒体上への第一金属の真空蒸替を促進することである。第二金属が沈積すると、蒸着時に真空室壁に沈積する金属は減少し、有機発光媒体上に沈積する金属が増大する。有機ELデバイスの安定化、薄いカソードのシート抵抗の減少および有機発光媒体による第一金属受入性の改善における第二金属の効力については下記の実施例で証明する。

これら潜利点の達成には第二金属は極く少量存在すれば十分である。実質的な改善を達成するに

は、第二金属がカソードの全金属原子の約0.1パーセントを占めるだけでよい。第二金属がそれ自身低仕事関数金属である場合、第一金属と第二金属は共に低仕事関数金属であり、どちらが第一金属でどちらが第二金属かは重要なことではない。例えばカソードの組成は、一方の低仕事関数金属が全金属原子から約0.1パーセントを占めることまでの範囲をとることができる。二金属の一方が存在全金属の1パーセント以上を占めることが好ましく、2パーセント以上を占めるときが更に好適である。

第二金属が比較的高目の(4.0eV以上)仕事関数を有する金属である場合、低仕事関数金属がカソード全金属原子の50パーセントを超える量を占めることが好ましい。これはカソードによる電子注入効率の減少を回避するためにであるが、第二金属を添加する利点はそれがカソード全金属原子の20パーセント未満である際に本質的に実現されるという観察によっても確實される。

前述の議論はカソード形成金属を二元の組合せに限るものであったが、三、四あるいはそれ以上の数の金属の組合せが可能なることは勿論であり、所望ならばそれらの組合を使用することができる。低仕事関数の任意の好都合な組合せ物が前述の第一金属の割合を占めることも可能である。

第二金属(単数または複数)に電気伝導度を向上させることも可能であるが、全カソード金属に占める割合が少いので第二金属が電気伝導形態で存在する必要はない。第二金属(単数または複数)は化合物(例えば蛤、錦またはアンチモンのテルル化物)として、或いは1種以上の金属酸化物の形態など酸化された形態で、もしくは傷として存在してもよい。第一の低仕事関数金属(単数または複数)はカソード金属含量の過半量を占めて電気伝導性を担うので、時間を軽れば若干酸化されるとはいうものの元業形態で使用することが好ましい。

履がより多く、かつ、均一なることを示している。 第4図と第5図の被覆の形成には同一の基材を使 用した。

溶液または好ましくは蒸気相のいずれかから、 基材上または有機発光媒体上に第一金属を単独で 沈積させる際、最初は第一金属が空間的に分離さ れた沈積物として次の沈積のための核を形成する。 次の沈積はこれらの核を微結晶に成長させる。こ の結果は微結晶の不均一かつ無秩序な分布をもた らし、不均一なカソードを形成する。核形成段階 および成長段階の少くとも一方および好ましくは 両段階で第二金属を添加すると、単一元素が与え る高度の対称性が減少する。両物質は厳密に同じ 結晶型およびサイズの結晶セルを形成しないので、 どのような第二金属であっても対称度を低下させ、 かつまた、少くともある程度まで微結晶の成長を 遅らせる。第一金属と第二金属が明確に区別でき る結晶型を有している場合には、空間的対称性は 更に低下して微結晶の形成は更に遅れる。微結晶 の成長が遅れると益々核サイトの形成が多くなる。

第二金属の介在が、シート抵抗を低下させなが らカソードの安定性を高め、かつまた、光透過能 を向上させる仕組みは、第4図と第5図の上させる より理解することができる。第4図は、マグスを サムからなる従来すなわち先行技術の真鍵を写する フードを表示スケールまで拡大した顕微盤写真スト の一ムである。被覆の不均一性は容易に明光で あり、この不均一性はならびに光のの あり、この不均一性はならびに光のの のの両者を低下させる。この被覆は不均一性の のの両者を低であり、従って酸化分解を一層 受け易い。

これに対して、同様に2000オングストロームの 耳みを有する第5因の本発明カソードは、平滑で あってむらがない。このカソードはマグネシウム と縦の真空蒸着により形成されたものであり、マ グネシウムと領は10:1の原子比で存在する。 すなわち、銀は全存在金属原子の9パーセントの 濃度で存在する。本発明のカソードが感知できな いほど微細な粒度を有することは、沈積益材の被

このようにして沈積サイト数が増大し、被覆は更 に均一となる。

特定金属の選択に応じて、第二金属は、基材と
更に適合する場合に不均合いなほど多数の核サイトを形成し、第一金属がこれら核サイトに沈積するのである。このような機構は、実際、第一金属の存在により苦しく高まるという観察を説明する。例
ば、第二金属を共沈積させると、真空室壁への第一金属の沈積は少くなることが観察されている。

カソードの第一金属および第二金属は酸密に混合されて共沈積される。すなわち、第一金属、第二金属のいずれも、残りの金属の少くとも一部が沈積される前に沈積を完了させることはない。一般に第一金属と第二金属の開時沈積を連続的に開大させることも可能であり、その極限で共起沈積に接近する。

一担形成されたカソードに後処理を施すことも 可能である。しかし、これは必要というわけでは ない、例えば、基材の安定性限界内でカソードに 還元雰囲気内加熱を施すことができる。リード線 の提合やデバイスの對止など通常予想されるその 他の処理をカソード上に施すこともできる。

本発明ELデバイスの有機発行媒体は、好まし くは分離した有機層を2層以上、カソードから注 入された電子を輸送するための娘を形成する層を 1層以上、およびアノードから注入された正孔を 翰送するための城を形成する暦を1層以上含有す る。後者の域は2以上の間から形成されることが 好ましく、一層はアノードと接触した位置を占め て正孔注入域を与え、残りの層は正孔注入域を形 成する間と電子輸送域を提供する層の挿入されて 正孔翰送城を与える。以下の説明は3層以上の分 離した有機層を使用する本発明已し装置の好適実 施胆様に関するものであるが、正孔注入域を形成 する層または正孔翰送層を形成する層のいずれか は省略可能であり、残りの層に両機能をもたせる こともできる。以下で説明するように、分離した 正孔注入層と正孔輸送層を組み合わせて使用する

QUID N = still - C(R) = range;

M は金属、金属酸化物または金属ハロゲン化物であり:

R は水素、アルキル、アラールキル、アリール またはアルカリールであり、かつ、

T'およびT*は水素であるか、或いは一緒になって不飽和6 異環を完成するものであり、アルキルまたはハロゲンなどの置換基を含有することができる。好適なアルキル部分は約1 乃至6 の炭素原子を含有し、一方フェニルは好適アリール部分を構成する。

別好適形態のボルフィリン化合物は、金属原子の代りに2個の水素が置換している点が構造式(I)のものとは異なり、下記の構造式(I)にて示されるものである。

と、本発明有機Eし装置の初期性能および持続性能の水準は向上する。

ボルフィリン化合物を含有する層で有機EL装置の正孔注入域を形成する。ボルフィリン化合物は、ボルフィリン構造から誘導され、或いはそれを包含する天然または合成された化合物である。アルダー(Alder)の米国特許第3.935.031号またはタン(Tang)の米国特許第4.356、429号にて開示されたボルフィリン化合物はいずれも使用可能である。

好適なポルフィリン化合物は下記構造式([)を 有するものである。

(1)式中、

有用ポルフィリン化合物の極めて好適な例は、 金属を含まないフタロシアニン類と金属を含まないフタロシアニン類である。一般のポルフィリン 化合物および特定のフタロシアニンは任意の金属 を含有することができるが、2以上の正電荷を有 する金属が好適である。好適金属の例にはコバル ト、マグネシウム、亜鉛、パラジウム、ニッケル があり、更には銅、鉛および白金がある。

有用ポルフィリン化合物例は以下の通りである。

PC-1 ポルフィン

PC-2 1.10,15,20-テトラフェニル-21 H,23H-ポルフィン網(II)

PC-3 1.10.15,20-テトラフェニルー21 H.23H-ポルフィン亜鉛(II)

PC-4	5,10,15,20ーテトラキス(ペンタフ
	ルオロフェニル) - 2 1 H , 2 3 H -
	ポルフィン

有機EL装置の正孔輸送間は正孔を輸送する芳香族三級アミンを1種以上含有し、この芳香族三級アミンは炭素原子のみに結合された三個の窒素原子を1以上含有する化合物であり、その少くとも一つは芳香族環を有するものである。芳香族三

Gはアリーレン、シクロアルキレンまたはアルキレン苗あるいは炭素・炭素結合である。

構造式(Ⅲ)を満して2個のトリアリール部分を 含有する特に好適なトリアリールアミン群は、構 造式(N)を満すものである。

(1/1)式中、

R'およびR'は各々独立に水素原子、アリール 基またはアルキル基を表わすか、或いはR'とR' が一緒になってシクロアルキル基を完成させる原 子を表わし、かつ

R³およびR°は各々独立に、ジアリール置換アミノ基で置換されるアリール基を表わし、構造式(V)で示される。

(V)式中、

級アミンの一形態はモノアリールアミン、ジアリールアミン、トリアリールアミンまたは重合体アリールアミンなどのアリールアミンである。単量体トリアリールアミンの例はクルップフェル(Klupfec)等の米国特許第3.180,730号に示されている。ビニルまたはビニレン基を有するおよび/または少くとも1個の水業含有基を含有するその他の好選な置換トリアリールアミンは、ブラントレイ(Brantley)等の米国特許第3,567.450号および同第3,658,520号に開示されている。

芳香族三級アミンの好遊群は、2以上の芳香族 三級アミン部分を含有するものである。このよう な化合物は構造式(匠)で表わされるものを包含す る。

(皿) 式中

Q'とQ"は独立に芳委族三級アミン部分であり、

R *およびR *は独立に選択されたアリール書である。

その他の好適な芳香族三級アミンはテトラアリールジアミンである。好速なテトラアリールジアミンは、構造式(Y)で示されるようにアリーレン基を介して結合した2個のジアリールアミノ起を含有する。好速テトラアリールジアミンは式(Y)にて表現されるものを包含する。

(別)式中、

Areはアリーレン基であり、

nは1乃至4の整数であり、かつ

Ar.R',R'およびR'は独立に選択されるアリール基である。

前記構造式(II)、(IV)、(V)および(YI)の各種アルキル、アルキレン、アリールおよびアリーレン部分は、夫々置換されたものであってもよい。代表的な置換基にはアルキル基、アルコキシ基、ア

リール 基、アリーロキシ 基、およびフッ化物、塩化物および 奥化物などのハロゲンが包含される。

各理アルキルおよびアルキレン部分は約1乃至5 炭素原子を含有するものが代表的である。シクロアルキル部分は3乃至約10炭素原子を含有できるが、代表的には5,6または7個の環炭素原子を含有し、例えばシクロペンチル、シクロヘキシルおよびシロヘプチル環構造を有する。アリールおよびアリーレン部分はフェニルおよびフェニレン部分であることが好ましい。

有機エレクトロルミネッセンス媒体の全正孔輸送層を単一の芳香族三級アミンで形成することは可能であるが、芳香族三級アミンの組合せを使用すると安定性が増大することは、本発明の更なる認識である。特に下記の突旋例で示すように、

(N)式を満すトリアリールアミンのようなトリアリールアミンを(N)式に示したようなテトラアリールジアミンと組み合わせて使用すると有利なることが関策されたのである。トリアリールアミンをテトラアリールジアミンと組み合わせて使用す

メチルフェニル) - フェニルメタン

ATA-5 N.N.N-Fy(p-	ŀ	1	リル)アミ	Ξ
-------------------	---	---	-------	---

カソードに関接する有機発光媒体層を形成する際、通常の電子注入および電子輸送化合物(単数および複数)はいずれも使用することができる。この層は、これまで教示されてきた発光物質たとえばアントラセン、ナフタレン、フェナンスレンとレン、クリセンおよびペリレンならびにガーニー(Gurnee)等の米国特許第3,172,862号、ガーニーの米国特許第3,173,050号、ドレスナー(Dresner)の「アントラセンにおける二重

る際、後者はトリアリールアミンと電子注入層および電子輸送層の間に挿入される層として配置される。

代表的な有用芳香族三級アミンは、パーウイック(Beruick)等の米国特許第4、175、960号およびヴァンスライク(Van Slyke)等の米国特許第4、539、507号に開示されている。 更にパーウィック等の有用な正れ輸送化合物としてN 置換カルパゾールを開示しているが、これは前に開示されたジアリールアミンとトリアリールアミンの環構異形物とみられるものである。

有用な芳香族三級アミンの例は以下の通りである。

A T A - 1	1.1 - ビス(4 - ジーp-)	トリル
	アミノフェニル)ーシクロイ	ヘキサ

注入エレクトロルミネッセンス」, R.C.A

Revilu. 第30巻, 第322-334頁, 1969年; および, ドレスナーの米国特許第3,710.

167号に記載されているような約8額合環まで含有するその他の縮合環発光物質により形成することができる。このような絡合環発光物質は薄膜(<1μe)の形成には寄与せず、従って最高の

E L装置性健水準には寄与しないが、このような 発光物質を添入する有機E L装置を本発明に従っ て製作すると、性能および安定性が他の点では同 様な先行技術のE L装置よりも改善されたものに なる。

薄膜の形成に有用な電子輸送化合物には、

1.4 - ジフェニルブタジエンやテトラフェニル ブタジエンなどのようなブタジエン類;クマリン; およびトランス - スチルベンなどのスチルペン類 があり、前記のタンの米国特許第4,356,

429号に開示されている。

カソードと隣接する層の形成に使用可能な電子 輸送化合物を形成する更に別の薄膜は、光学的増 白剤とくに前記のヴァンスライク等の米国特許第4,539,507に開示されたものである。有用な光学的増白剤には構造式(質)および(質)を消すものが包含される。

上式中、

R',R',R',BはびR'は夫々、水素:1万至 10炭素原子の飽和脂肪族器、たとえばプロピル、 tープチル、ヘアチルおよび類似物:6万至10炭 素原子のアリール、例えばフェニルおよびナフチル:または塩素、フッ素および類似物などのハロ ゲンであり:或いはR'とR'またはR'とR'は一 緒になって縮合芳香族環を完成させるために必要 な原子を有し、該縮合芳香族環は1万至10炭素

mおよびnはO乃至4の整数であり;

R *は 6 乃至 1 0 炭素原子のアリーレン、例えばフェニレンおよびナフチレンであり;かつ

Z および 2 "は夫々 N または C H である。本願で使用する「脂肪族悲」は、置換された脂肪族 基 ならびに未置換の脂肪族基を含有する。置換脂肪族基の場合の置換 基は、1 乃至 5 炭素原子のアルキル、例えば、メチル、エチル、プロビルおよび サール・例えば、メチル・エチル・例えばフェニルおよびナフチル : 塩素、フッ素および 類似物などのハロゲン : ニトロ : および 1 乃至 5 炭素原子を有するアルコキシ、例えばメトキシ、エトキシ、プロボキシおよび類似物を包含する。

有用と考えられる更に別の光学的増白剤は、 Chemistry of Synthetic Dyes,1971年, 第5巻,第618-837および840頁に表記されている。 薄膜を形成しないものは、末端類の一方または及 方に顧肋族部分を結合させることにより、薄膜形 成能を付与することができる。

本発明有機ELデバイスの電子注入層および電

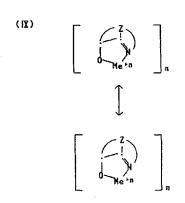
原子の飽和脂肪族基たとえばメチル、エチル、ア ロビルおよび類似物を1種以上含有してもよい。

R*は1乃至20炭素原子の飽和脂肪族店、たとえばメチル、エチル、n-エイコシルおよび類似物:6乃至10炭素原子のアリール、例えばフエニルおよびナフチル:カルボキシル:水素:シアノ:または塩素、フッ素および類似物などのハロゲン:但し式(Y)式中でR*、R*およびR*のうち2以上は3乃至10炭素原子の飽和脂肪族品、たとえば、プロビル、ブチル、ヘブチルおよび類似物であり:

Zは-O-.-NH.または-S-であり;かつ Yは

である。 但し上式中、

子輸送層の形成に使用して特に好適なものは、オキシン(一般に8-キノリノールまたは8-ヒドロキシキノリンとも称される)のキレートを含む金属キレートオキシノイド化合物である。このような化合物は高水準の性能を示し、容易に薄膜形態に成形される。オキシノイド化合物の例は構造式(E)を満すものである。



(区)式中、

Meは金属を表わし、

nは1乃至3の整数であり;かつ

Zはその各々の位置が独立であって、2以上の 組合芳香族環を有する核を完成させる原子を表わ す。

前途のことから、金属を一価、二個、または三 価の金属とすることができるのは明らかである。 例えばこの金属はリチウム、ナトリウムまたはカ リウムのなどのアルカリ金属:マグネシウムまた はカルシウムなどのアルカリ土類金属:またはホ ウ袋またはアルミニウムなどの土類金属である。 一般に有用なキレート化金属であると知られてい る一個、二個または三価の金属はいずれも使用することができる。

2は、2以上の総合芳香族環を含有し、その一方がアゾールまたはアジン環なる複素核を完成させる。所望ならば、脂肪族環と芳香族環を共に含有する更なる項を必要な二環と総合させてもよい。 機能上の改善が無いまま器ばった分子を付加する 恐を回避するため、環原子の数は18以下に維持することが好ましい。

CO-10 ポリ[亜鉛(I)-ビス(8-ヒドロキ シー5-キノリニル)メタン]

CO-11 ジリチウムエピンドリジオン

本発明の有機Eし装置では、有機発光媒体の全体厚みを1μm(10,000オングストローム)未満に制限することにより電極間の電圧を比較的低目に保ちながら、効率的発光に適する電流衝度を維持することが可能である。厚みが1μm未満であると、20ボルトの印加電圧で電界電位は2×10*ボルト/cm以上となり、効率的な発光に適合する。印加電圧を更に減少させおよび/または電界電位、従って電流速度を更に増大させるよう、有機発光媒体の厚みを(0.1μすなわち1000オングストロームまで)減少させることは、デバイス製作許容範囲に属する同題である。

有機発光媒体が果す一機能は、E しデバイスに 電気的バイアスをかけた際に電極間の短緒を防止するための誘電バリヤーを提供することである。 有機発光媒体を貫いて伸長するピンホールが1個 有用なキレート化オキシノイド化合物の例を以下に示す。

- CO-1 アルミニウムトリオキシン
 [a. k: a. ,トリス(8-キノリノール)アルミニウム]
- CO-2 マグネシウムビスオキシン [a, k, a, , ビス(8-キノリノール) マグネシウム]
- CO-3 ビス[ベンゾ(f)-8-キノリノール] 亜鉛
- CO-4 ビス(2-メチルー8ーキノリノラート)アルミニウムオキシド
- CO-5 インジウムトリスオキシン
 [a.k.a.,トリス(8-キノリノール)インジウム]
- CO-6 アルミニウムトリス(5-メチルオ キシン) [a. k. a. ,トリス(5-メチル-8 -キノリノール)アルミニウム]
- CO-7 リチウムオキシン
 [a. k. a. ,8-キノリノールリチウム]
- CO-8 ガリウムトリス(5-クロロオキシン)
 [a.k.a.,トリス(5-クロロ-8--キノリノール)ガリウム]
- CO-9 カルシウムビス(5-クロロオキシン)
 [a.k.a.,ビス(5-クロロ-8キノリノール)カルシウム]

有機発光媒体の形成に好適な材料は、夫々、障 膜形態に成形可能なもの、すなわち0.5μ ■(5000 オングストローム)未満の厚みを有する連続層に 成形できるものである。

有機発光媒体の一以上の層を溶剤被覆する際には、活性材料と共にフィルム形成能ある重合体結合剤を共沈させて、ビンホールのような構造欠陥

の無い連続層にすることができる.結合剤を使用 する場合、勿論それ自身高い詩電強度、好ましくは 約2×10 ポルト/cm以上の請電強度を示すも のでなければならない。好適重合体は、広範な既 知の溶剤キャスト付加重合体および福合重合体か ら選択することができる。 好適な付加重合体の例 は、スチレン、ヒーブチルスチレン、N‐ビニル カルバブール、ピニルトルエン、メタクリル酸メ チル、アクリル酸メチル、アクリロニトリルおよ び酢酸ビニルの重合体および(三元共重合体を含 む)共重合体である。好適な総合重合体の例は、 ポリエステル、ポリカーボネート、ポリイミドお よびポリスルホンである。活性材料を不必要なま で稀釈するのを回避するため、結合剤の量は層形 成材料の全血量装準で50重量パーセント未満に 制限することが好ましい。

有機発光媒体を形成する好適材料は、フィルム 形成材料であり、かつ、真空蒸着の可能なもので ある。極めて薄い無欠陥の連続層は、真空蒸着に より形成可能である。特に、約50オングストロ ームほどの厚みの個々の層も、満足な巨しデバイス性能を実現しながら存在することができる。正孔主入層として真空滅者ポリフィリン化合物を、正孔輸送層としてフィルム形成能ある芳香族三級アミンを、電子注入および電子輸送の層としてキレート化オキシノイド化合物を使用すると、約50万至5000オングストローム範囲の厚みが考えられ、100万至2000オングストローム範囲の厚みが好速である。一般に有機発光媒体の総括厚みは、約1000オングストローム以上であることが好ましい。

有機区し装置のアノードは、任意の便利な通常形態をとることができる。アノードを通して有機区しデバイスからの光を透過させようとする場合には、薄い伝導性層を光透過性基材ーたとえば透明または実質的に透明なガラス板またはプラスチックフィルム上に被覆させて行なうのが便利である。本発明の有機区しデバイスは、その一形態として、ガーニー等の米国特許第3.172.862
号、ガーニーの米国特許第3.173.050号、ドレスナーの「アントラセンでの二重注入エレク

トロルミネッセンス」、RCA Review、第30巻、第322-334頁、1969年およびドレスナーの米国特許第3、710、167号に開示されているようなガラス板上に酸化鍋または酸化インジウム鍋を被覆して形成した光透過性アノードを包含するこれまでの契例に従ってもよい。光透過性重合体フイルムはいずれも基材として使用可能であるが、ギルソン(Gillson)の米国特許第2、733、367号およびスインデル(Suindells)の米国特許第2、941、104号は、この目的に特に退択された集合体フィルムを開示している。

本願で使用する「光透過性」なる用語は、議論対象の層または要素が、受けた1以上の波長を好ましくは100m以上の間隔にわたる光の50パーセント以上を透過することを単に意味する。反射(非散乱)放出光も分散(散乱)された放出光も共に望ましい装置出力であるので、半透明ならびに透明もしくは実質的に透明な材料は共に有用である。大低の場合、有機Eし装置の光透過性層または要素は無色あるいは中性の光学密度を有する一すな

わち、一波長城の光が他の波長城と比較して著るしく高く吸収されることはない。しかしながらの所望ならば光透過性の電極支持体または別々のか出たフィルターとして作用するよう設計である。このような電極構成は、例えるのは勿論である。このような電極構成は、例えるのは勿論である。このような電極構成は、例えるのは勿論である。この米国特許第4、035、686号に開示されている。電極の光透過性薬の厚は、受ける波長に近い厚みまたはその原では、受ける波長に近い厚みまたはその厚なで作製された場合には、干渉フィルターとして機能する

本発明の有機Eし装置には、これまでの実例とは異って、アノードよりもむしろカソードを通して光を放出する一好適形態がある。この場合にはアノードが光透過性である必要は無くなり、実際、本発明の本形態では光に対して不透明であることが好ましい。不透明なアノードは、適当に高い仕事関数を有する任意の金属または金属の組合せを用いて形成することができる。好適なアノード金属は4eVより大なる仕事関数を有する。好適ア

ノード金属は何級に記載の高(> 4 eV)仕事関数金属の中から選択することができる。不透明アノードは支持体上の不透明金属層として、或いは分離された金属はもしくはシートとして形成することができる。

夹施 例

本発明およびその利点を以下の特定実施例にて 更に説明する。「原子パーセント」なる用語は、存 在する金属原子の全数を基準にした特定金属の存 在パーセントを指す。換置すれば、モルパーセン トに似ているが、分子基準でなく原子基準なので ある。実施例名かで用いる「セル」なる用語は、有 機E L デバイスを示すものである。

<u> 実施例 | MaおよびAaのカソード</u>

a) 酸化錫インジウム(ITO)を被覆したソーダガラス基材を0.05μmのアルミナ研磨剤で数分間研磨し、引続きイソプロビルアルコールと蒸留水の1:1(容積)混合物中で超音波洗浄を施した。次にイソプロビルアルコールでゆすぎ、登案を送気して乾燥した。

A8が約10:1(原子比)のときであった。

- e) 電界発光の操作では、ITO電極に正の電圧をかけ、電流計を介して(M 8: A 8)電極を地面に接続した。セルが放出する光はラジオメータまたはホトメータで検出した。セルは約3ボルトの印加電圧で緑色光を放出し始め、約5ボルトで0.05mW/cm²の水準に達した。緑色光では1mW/cm²は950cd/m²に等しいので、EL装置の発する光は周囲の部屋の明りではっきりと見えるのは明らかである。放出光のエネルギーは約15ボルトで13mW/cm²に達した。この水準を超えると、セルは不可逆的に破壊される。0.05mW/cm²の光出力時のエネルギー転化効率は約4.5×10-2、W/Wであった。
- 「) 安定性の試験のため、乾燥アルゴン雰囲気中でセルを遂続的に操作した。 約7ポルトで5mA/cm²の電流を供給する定電流電源を用いてセルを動かせた。 初期の光出力は0.13mW/cm²であった。輝度が半減するまでの寿命すなわち光の水準が0.13mW/cm²から0.06mW/cm²まで低下する

b) このITO蕗材上に正孔精送層、ATA-1 (~750人)を真空蒸着した。この材料は、タン グステンフィラメントで加熱した石英ポードから 蒸発させた。

- c) このATA-1層の上部にCO-1 (~750人)を沈積させた。この材料は、タングス テンフィラメントで加熱した石英ポートから蒸発 させか、
- d) 次に0.1cm²孔のシャドーマスクを通して、 CO-1フィルムの上部に(Mg:Ag)電접(~4000 人)を沈積させた。これは電解発光セルの活性域を 定める。Mg:Ag電極の沈積は二源蒸発法
- (a two-source evaporation technique) を 用いて行なった。すなわち、二つの別々の材料源 からMgとAgを共蒸発(co-evaporation)させた。 Mgには有孔カバーを備えたタンタルのボートを 用いた。Agには上の開いたタンタルのボートが 適切であった。沈積速度は、二つの厚みモニター で独立に測定され、Mg/Ag混合物フィルムが所 望の租成となるよう到益した。有用な組成はMs:

のに要する時間は約140時間であった。

実施例2 Inカソード(比較例)

カソード金属が約5000 A 厚みのインジウム 蒸乳フィルムであったことを除き、実施例 1 に記載のようにガラス/ 1 TO/ATA- 1 / C 〇 - 1 - カソード-金属セルを調製した。これは約5 ボルトで緑色光を放出し始め、約7.5ボルトで0.05mW / cm²の光水準に達し、6.5mA/cm²の電流密度を要した。このセルを0.05mW / cm²の光出力で操作した際のエネルギー転化効率は1×10-²W/Wであった。この効率は、Mg: A g 電極を用いた実施例 1 E しセルの効率と比較して、その約 1 / 5 であった。

実施例1と同様に乾燥アルゴン雰囲気下で、インジウム電極の操作安定性を試験した。実施例1のM8:A8電極と同じ輝度水準を達成するため、20mA/cm*の定電流でセルを動かし、0.15mW/cm*の初期輝度を得た。この条件下では、輝度は急速に低下した。輝度が半量になるまでの野命は1時間未満であった。輝度は10時間以前に80

%減少した。

突旋例3 As: 沿土 類カソード

カソードがAgとEuの混合層であったことを除き、実施例1と同様に、ガラス/ITO/ATQ -1/CO-1/カソードのセルを調製した。この(Ag+Eu)カソードは、別々のAg級とEu源から共蒸発により調製された。Ag:Euの重量比は約1:1であり、全厚みは約2000人であった。

このセルはEL緑作に低い電圧しか必要としなかった。このセルは約3ボルトで緑色光を放出し始め、約6.5ボルトで0.05mW/cm²水準に達した。破壊する前に速成可能な最大光エネルギーは約10mW/cm²であった。エネルギー転化効率は0.05mW/cm²の出力光水準で約4×10-2W/Wであった。

このセルの安定性は、実施例1のMg:Agセルの安定性に匹敵した。このセルは0.05mW/cm²以上の光水準で50時間以上にわたり作動できるものと見られる。

<u> 実施例 Euカソード(比較例)</u>

有機脱上よりもむしろ真空システム内の取付け備品上に沈積した。共沈積法を用いると、Agなどの核形成金属は極く少量であっても、有機膜上に平滑なMg:Ag膜が沈積し、これはELセルに有用であり、システム取付け備品上への沈積は減少した。

実施例 6 スチルベン電子注入層

(Mg:Ag)または(Eu:Ag)の電子注入電極は、多数の有限Eし材料との組合せに有用であった。本例のセル構造はガラス/ITO/ATA-1/S-1/(Mg:Ag)であり、S-1は4.4°-ピス(5.7-ジーtーペンチルー2ーベンソオキサゾリル)スチルベンである。(Mg:Ag)電極の使用は、カソードとしてInを使用することのみが異なるセルと比較した際に、所与水準のEしセルの光出力に更する操作電圧を低下させることが見出された。

0.05nW/cn²の光水準を発生させるため(Mg: Ag)セルに必要な駆動電圧は7ボルトであり、これに対してInカソードのセルでは15ボルトで カソードが純Euであったことを除き、実施例3に記載のようにガラス/ITO/ATA-1/CO-1/カソードのセルを調製した。Eu個は約5000人の厚みであって、真空蒸着により調製された。

このEuカソードは、酸素および温分に対して極めて感じ易いものであった。このカソードは、先ず真空蒸巻器から取り出されると急速に変色した。このカソードで製作したELセルは操作不可であった。

本例は、実施例3に記載したように(Ag:Eu) 混合カソードの安定下効果が必要なことを示して いる。

CO-1のようなキレート化オキシノイド薄膜上へのMs蒸着は、Asまたはその他の核形成金属たとえばCr.In.Tiなどと共沈積させることにより大幅に向上した。有環源膜上にMsのみを沈積させることは極めて困難であると判明した。Ms蒸気の原子は有機膜上に固着しようとせず、

ある.

実施例7 その他の有用なカソード組成物

ガラス/ITO/ATA-1 (750人) CO-1 (750人) / カソードセルのカソードとしてMs:Cu、Ms:InおよびMs:Snのカソード組成物を使用した。全ての場合に、このセルは低い操作電圧しか必要としなかった。代表的には約3ボルトでセルは発光を始め、約6-7ボルトで0.05mW/cu¹の光強度に達した。これらの諸特性は、実施例1に記載のようなMs:As電접を使用するセルで観察された特性に類似している。

実施例8 伝導度および光透過度の向上

ガラス基材上に、実施例1に記載のようにCO-1を真空蒸着させた。このCO-1層上に、原子比10:1のマグネシウムと段を下記第「表に報じたような種々の厚みで共沈積させた。第「表はカソード厚みと抵抗および光透過度百分率の測定値を相関させた表である。第『表は、カソード沈積時に銀を省略したことだけが異なる場合の抵抗と透過度を比較したものである。

<u> 第 1 表 (決 施 例</u>)

ガラス店村/CO-1(750人)/Mg:Ag(10:1)

厚 み	シート抵抗	透過パーセント
	オーム/平方	550nm
50	1460	76
- 70	420	69
100	68	47
125	44	33
150	40	29
120	28	15

第1表 (比較例)

ガラス基材/CO-1(750人)/Hg

厚 み	シート低抗	透過パーセント
_ <u> </u>	<u>オーム/平方</u>	550 n m
50	>1 × 10'	87
70	>1 × 10*	87
100	>1 × 10°	60
125	>1 × 10' .	50
150	2.48×10^{2}	43 -
200	1.52×10^2	34

第1表と第1表のデータ比較から、Asが存在 するどの所与カソード層厚みでも、透過光パーゼ ントはあまり低下せずに抵抗は著るしく減少する ことが明らかである。

ら、銀が存在しないと、カソード層は本質的に非 伝導性になった。

実施例10 カソード均一性の眼で規た比較

ガラス/ITO(375人)/ATA-7(375人)/ CO-1(635人)/カソードなる構造の2個の ELセルを調製した。このカソードは両者共に厚 みが2000オングストロームであった。

一方のELセルのカソードは、M8のみを真空蒸着させて形成した対照カソードであった。他方のELセルのカソードは、M8:A8の原子比を10:1にして形成した。光学顕微鏡写真(倍率1000×)は、M8カソードの場合には粒状構造を示しており(第4図)、これに対してM8:A8カソードの場合には平滑で特徴のない構造を示している(第5図)。M8のみが沈積である粒状乃至島状構造は、M8単独物の伝導度が低厚み水準で低い理由を親明するものと思われる。

実施例11 効率の向上

本例は、低仕事関数としてMgを、安定化成分としてその他の各種元素を用いると、効率的な電

実施例9 Mg:Agの各項比率

本例の場合、M&とA&の比率のみが弱なる原み 140オングストロームの一連のカソード被覆を形成したことを助き、実施例8で述べたものと本質的に類似した方法を実施した。ガラス上に直接沈積させ、CO-1層は省略した。M&とA&比率を変えた効果を第単に変約する。

<u>ガラス 基材 /Ng: Ag(140人)</u>

	源	子 比	シート抵抗	透過パーセント
KE	Hg	A g	<u>オーム/平方</u>	550nm
1	10	4	29.6	23
2	10	2	57.6	2 2
3	10	1	39.2	21
4	10	0.5	31.2	20
5	10	0.2	28.0	25
6	10	0	>1 × 10'	41

第 町 表 から、 1 0:4 乃至0.2なる M g:A g 原子比の 範囲で、シート 抵抗は 3 0 乃至 6 0 オーム/平方の 範囲に 留まり、一方の 遠過光百分率は 2 0 乃至 2 5 パーセントの 範囲に 留まった。 しかしなが

子注入電極(カソード)が調製可能なることを示す ものである。この電界発光セルは下記の形状を有 する。

ガラス/ITO/PC-10(375人)/

ATA-7(375人)/CO-1(825人)/カソード(2000人)

第八次

二元カソード祖成によるEL効率の向上				
	カソード	粗成	劝攻	
試料	M e : X	原子%・	<u>フット/ワット</u>	
1	Mg:Ag	8.7	2.5×10-3	
2	Mg:In	11.5	1.8×10-3	
3	Mg:Sn	8.2	2.5×10-3	
4	Ma:Sb	7.2	2.9×10-3	
5	Mg:Te	9.6	2.7×10-	
6	Mg:Mn	11.5	2.3×10-7	
7	: A g	100	6.0×10^{-5}	
8	: I n	100	7.0×10-4	
9	: S n	100	5.0×10-5	
10	: M n	100	0 .	
11	: M g	100	0-2×10-3++	

- * カソード中のXの原子%
- ** 数個の沈積を調製する際に復察された偏差を 表わす。

奥施例12 安定性の向上

本例は、純M s電極が周囲条件下で極度に不安 定であること、および合金カソードを有する電界 発光セルが比較的良好な安定性を有することを示 すものである。この電界発光セルは下記の形状を 有する。

ソードに比べて周囲条件に対する安定性が良好な ことに基くものである。純Mgカソードを有する セルは、その初期効率は良好であっても、おそら くはMa電極が急速に腐食するため周囲環境に対 して不安定である。相対温度が20%以上の周囲 環境下では、暗色の非放出性スポットがセル内に 過度に発生するため、電界発光効率は数時間で低 下する。これとは対照的に、Agが1原子%以上、 50%以下(好適範囲)存在するMg:Agカソード を有するセルは、同様な周囲条件下で200時間以 上にわたりその初期効率を維持することができる。 第 V 表に、種々のカソード組成を有する一連のセ ルで周囲環境試験を行なった結果を表記する。時 間の関数としての効率の変化は、おそらく暗色ス ボットが種々の度合で発生したことによるものと 思われる。

ガラス/ITO/PC-10(375人)/

ATA-7(375人)/CO-1(625人)/Hg:Ag(2000人)

Agが 0 乃至100原子%の範囲にある Mg: Agカ ソードの組成を、セル調製後の種々の時間関係で の電界発光効率と共に第V扱に示す。線MRカソ ードを有するセルの初期効率が O (機能しないセ ル)から0.002ワット/ワットという高い効率まで 変化したことに注目されたい。このような変化は、 蒸着条件に依存するように思われる。一般にMg の沈積速度が大であって(>100人/秒)沈積時の窒 内圧力が低いほど(<10~8トル)、電界発光セル の効率は大となる。これとは対照的に、Ms:As 合金電極(Agが50原子%まで)を使用すると、 沈積速度5万至100人/秒および室内圧力10-4万 至10 11 トルの範囲の額々の沈積条件下で、効率 的な電界発光セルを再現性良く調製することがで きる。このMg:Ag合金フィルムは、Agが0.1原 子%以上で存在する限り、常に第5回に示すよう に平滑かつ特徴のないものである。

M g: A gカソードの有用性は、明らかに純 M gカ

375 V 305

周囲環境安定性対 Ma: Agカソード和成

	W T	76 20	44 フット/ フ	' ¬ }
战科	<u>A 8</u>	切 坝	45時間	22085 [[]
1	0	0-0.002*	<1.0 × 10- *	0
2	2	2.2×10-3	2.8×10-3	2.1×10-3
3	5	2.4×10-3	2.9×10-3	1.8×10-3
4	10	2.5×10-3	2.9×10-3	2.3×10-3
5	33	1.0 × 10-3	1.0×10·3	1.3×10-3
8	50	1.3×10-1	2.0×10-3	1.8×10-3
7	83	6.0×10-4	3.0×10^{-5}	1.0×10-3
8	100	2.0 × 10-4	<1 × 10 - 5	<1 × 10 · 3

* 数個の沈積物を調製した際に観察された何差 (発明の効果)

有機区しデバイスのカソードに低仕事関数の金 属と1種以上のその他の金属を前記のように超み 合せて用いると、カソードの安定性が改善され、 従って全体的に装置の安定性が改善されることが 知見された。カソード材料としてのアルカリ金属 以外の低仕事関数金属の初期性能の有利性は、更 に安定な高い仕事関数の金属と組み合せた際にはが のないしか減少せず、一方では第二金属の存在 のかしか減少せず、一方では第二金属の存在 のかした。 少量であっても、ELデバイスの舞命は著るしく

特間平2~15595(17)

延長されることが観察された。更には、寿命が延 長されることの利点は、カソード金属がアルカリ 金属以外の低仕事関数金属である際にも実現可能 である。更には、本発明の有機ELデバイスのカ ソードの形成に金属の組合せを使用すると、製作 に際して予期せざる利点がもたらされた。例えば カソードの真空蒸着時に電子輸送有機層による受 入れが改善されたのである。

本発明のカソード金属の組合せにより実現されるその他の利点は、低仕事関数金属の使用により、光遠過性であると同時にシート抵抗の低いカソードの調製が可能となったことである。すなわち、アノードが光遠過機能を果す必要がない有機EL装置の構成をとる選択性が与えられたわけであり、それにより有機ELデバイスに新用途の機会が与えられたのである。

4. [図面の簡単な説明]

第1図,第2図および第3図は、ELデバイス の概略図である。

第4図と第5図は、夫々、従来カソードと本発

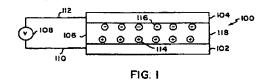
明のカソードの顕微鏡写真である.

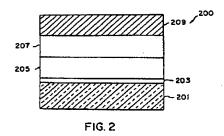
各層の厚みは薄すぎ、各種デバイス要素の厚み 逆は大き過ぎて実際のものに比例した尺度で図示 することができないため、図面は概略的なもので ある。

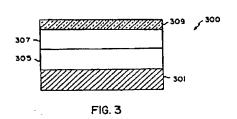
番号の説明

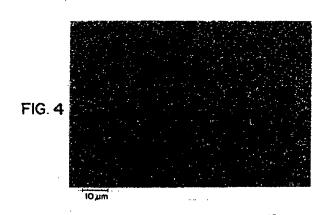
100はELデバイス、102はアノード、104はカソード、106は発光媒体、108は電源、110と112は源体、114は注入された正孔を概念的に表わす、118は発光材料の端部を表わす、200はELデバイス、201は支持体、203はアノード、205は正孔輸送層、207は電子輸送層、209はカソード、300はELデバイス、301はアノード、305は正孔輸送層、307は電子輸送層、309はカソードである。

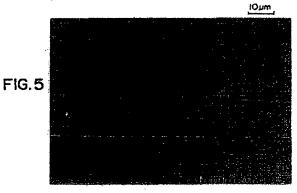
代理人 弁理士 褐 沒 恭 三 (外4名)











手 摊 柿 正 班(分式)

特許所提官 占加文级

1. 事件の表示 昭和63年特許頻節30714号

2. 発明の名称

カソードを改善した世界発光デバイス

3. 福正をする者

事件との関係 特許出版人

住 沂

名 称 (707) イーストマン・コダック・カンパニー

4. 代 即 人

住 所 東京都手代田区大手町二丁日2番1号 新大手町ビル 206区 地 括 270-6641~6646 氏名 (2770) 亦理上 温 设 县 三

5. 補正命令の日付 平成1年 5月30日

6. 補正の対象 浄むした明細海

7. 油正の内容 別紙の通り (尚、明細書の内容には変更なし)



7. 捕正の内容

明細書第63頁末行ないし第64頁第5行の記 載「第4凶と第5凶は…凶面は既略的なものであ る。」を下記の通り訂正する。

『 各脳の厚みは薄すぎ、各種デバイス要素の 厚みの差は大き過ぎて実際の各層に比例した尺度 で図示することができないため、図面は睚略的な ものである。

第4図は従来技術におけるマグネシウムから成 る真空滋治カソードの表面組織を示す凱徹錐写真 である。

第5図は本発明のマグネシウムと観とから成る 真空蒸費カソードの表面組織を示す顕微鏡写真で ある。」

手 ේ 桶 正 街 (方式)

平成 元年 6月

特許庁長官 吉 川 文 穀

昭和63年特許頒第30714号

2. 発明の名称

1. 事件の表示

カソードを改善した世界発光デバイス

3、扇正をする者

が作との関係 特許出班人

任所

名称 (707) イーストマン・コダック・カンパニー

4. 代 理 人

住 所 東京都千代印区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル 206区 租 話 270-6641~6646 (2770) 弁理士 湯 浅 恭 三

- 5. 福正命令の目付 平成1年 5月30日 (范送川)
- 6、福正の対象 明細書の (図面の簡単な説明) の欄

